

測定



ウェハゴミ検査装置

トプコン WM-3



膜厚測定装置

Nanometric
NanoSpec 3000



段差測定装置

Dektak8



段差測定装置

Tenchor AlphaStep 500

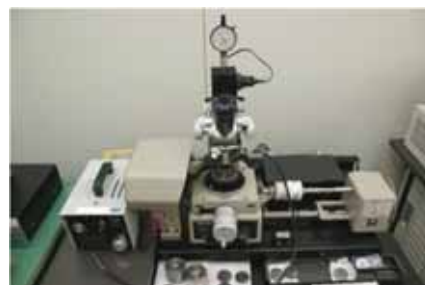


深さ測定装置

ユニオン光学 Hisomet



4探針測定装置



拡がり抵抗測定装置

Solid State Measurements
SSM150



ウェハプローバ

東京精密 EM-20A

測定



自動ステージ付デジタル顕微鏡

キーエンス、クノーテクノクラフト



電子顕微鏡

日立 S3700N
最大12インチ、EDX付属



マイクロX線CT

コムスキャンテクノ
ScanXmate D160TS110